## 19日本国特許庁

## 公開特許公報

① 特許出願公開

昭53—128353

DInt. Cl.2 G 01 D 5/12

②特

識別記号

**10**日本分類 106 C 32

庁内整理番号 7707-24

匈公開 昭和53年(1978)11月9日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 6 頁)

図ブラシ無し位置検出装置

昭53-43740

22出 昭53(1978) 4 月13日

優先権主張 301977年4月14日30アメリカ国

(US) @ 787391

70発 明 者 ジョン・エイ・ハー

アメリカ合衆国ニュージャージ -州ガーウツド・ロウカスト・

アベニュー154

@発 明 者 ウオルフガング・ジヤフエ

> アメリカ合衆国ニユージャージ -州ローゼル・パーク・ジエロ ーム・ストリート125ジー

⑪出 願 人 ザ・シンガー・コンパニー

アメリカ合衆国ニユーヨーク州 ニユーヨーク市ロツクフエラー

・プラザ30

⑪代 理 人 弁理士 浅村皓

外4名

1. 発助の名称

ブラシ無し位置検出委置

2. 特許請求の範囲

プラシ無し位置被出装置において、永久磁化 可能な材料より形成された無子、ホール効果発生 **煮ナ、前記のホール効果発生素子および前記の永** 久磁化可能な架子を相互に降接した状態でかつあ らかじめ足められた経路内を相互に相対移動連動 を行なわせるように支持するための支持疑値を包 含し、郁配絮子間の相対移動連動の前記鮭路の全 体 にわたつて あらか じめ 足められた 偃のホール 効 米亀圧出力を発生するため、前配の永久磁化可能 な女子の、選択された場所が前配触路に沿つて異 なつた伽気強度に磁化されており、前記の磁化が 行なわれる間に特定の永久做化可能な条子に興接 した別記又符袋筐によつて义狩された特定のホー ル効果発生素子によつて発生されるホール効果包 **止の制御の下に削配做化が削配永久依化削能な製** 子内で行なわれるようにされた前配のブラシ無し

## 位置模出委置。

ブラシ無し角位置検出装置において、永久磁 化可能な材料より形成される中空円筒素子、海く 平らでほぼ平板状のホール効果発生業子、および 創記中空円筒紮子の中において前記ホール効果発 生素子を円筒の軸に対象にかつ直径方向の平面に はぼ平行に支持し、前配無子間に相対的回転達動 を与える支持装置を包含し、前記円匍絮子は、前 畝円尚絮子と特定のホール効果発生素子との間の 相対回転運動の各象限の間、ほほ直般的なホール 効果電圧出力を前記素子の相対回転連動に除して 発生させるように、舠配円向数子の前記軸に対し て負角な方向に砥化され、かつ対角級方向の部分 は迎の磁化砲矢をもちその磁化の強さな前配円筒 絮子の周辺で変化しており、 削配の做化は、 削配 中空円筒条子の中におかれた前配の特定のホール **効果発生業子によつて発生されたホール効果亀圧** による制御の下に前記中空円向無子中で行なわれ るようにされた削配のプラシ無し角位置換出委賞。 符許請求の範囲第2項に記載されたプラシ無

特開 昭53-128353(2)

し角位置被出要置において、 前配の磁化が行なわれる間、前配中空円筒条子に相対的なあらか じめ 定められた角位置におかれた前配の特定のホール 効果発生条子によつて発生されたホール効果 電圧 によつてその作用が制御される電磁石の単一対の 整形極の作用により同時に前配の磁化の強さるの 発化する場所が前配中空円筒 素子中に生成されるようにされた前配のブラン無し角位間 検出装置。

(4) 特許請求の範囲第2項に比較されたブラシ無し角位置検出委置において、大きさおよびの同対には「自己の個々の磁化の強さの場所のそれに対応して、自己の個々の磁化の強さの共なった場所が前記の中空内間ま子に対したののなるの、自己の概念した作用の問題の中空内間にある前記の特定のホール効果を生まれるホール効果を正された。自己の経統した作用が制御されるようにされた前記のブラシ無し角位置で、

3. 発明の評離な説明

世の全領数にわたつてホール効果出力に選応させ る簡単な技術はない。

位置被出装置の素子間の柏苅的移動経路を患して要求されるホール効果出力電圧の曲線の複雑さや必要な免害の特度に関連して各種の異なった磁気防導万式が可能である。徒つて永久磁化が可能な異なった過ばれた場所のすべてに低気を同時に 誘導するために1対の電磁&を用いることができ、 本発明はプラシ無し位置検出委置の分数に限退する。このような要置は例えば批知の方法で制御 しようとする委置の実際の位置と関係した信号を 供給するためのサーボ委置中に使用される。

整旅を製取される導験巻きポテンシオメータおよび装置が今まで位置検出装置として用いられてきた。しかしそれらにおいてはブラシがいたみ、そのために舞台に扱い影響を与えた。

第1回および第2図に配配するように本発明の 位置検出委性の登ましい形の要性は軸受12がその中に固定されているわく平板11を包含している。靴13が軸受中で支えられており、軸受中で 軸に固定され軸受の1個に配置されたカラ14、 および軸受の他個で軸にねじ山によつて当接され

た齢の具15により軸方向に支えられている。非 ` 磁化性材料で作られているのが望ましい背袋り平 板16がカラ14に固定され、ねじ17によりそ の周辺で鉄材料よりなる円筒形リム 18に固定さ れており、リム18内化は接着削取いはそれと類 似のものによつて円銀形の永久磁化可能案子18 が固定されている。永久磁化可能素子19はその 中心に円形の孔20を有するように形成され、そ の中には存く平らなほゞ平面のホール効果発生業 子21が配置されている。

ホール効果発生業子21はわく平板22で支え られ、わく平板22は固定ポルト23により平板 27 つていない。その結果この構成は振動又は頻似の 11と共化単一体として組立てられ、向わく平板 はスペーサ24によつてあらかしめ定められた距 継だけへだたつて保たれている。ホール効果発生 教子より観気時齢25-25がそなえられ、その **寺般により制御電流を印加することができる。他** 万鬼気み触26--26はホール効果発生集子21 で発生したホール効果し止を送る。制御し旅が一 敬に保たれている時、ホール効果包圧はホール効

特開昭53-128353(3) 条発生器を微切つて通過する磁束の密度に応じて 変化する。第3a図および第30図に例示するよ りに、横方向に趾化された趾化紮子において趾巣 線は図示するように磁化素子の中心孔20を機断 し、ホール効果発生業子が第3a囪に示すように 位置すると自敢大のホール効果出力が発生し、第 3 p 図に示けように位置するとき敷小出力が発生 する。第1回より第6回までに例示した構成の利 点はホール効果発生器の角移動のみによつてホー ル効果出力にかなりの効果を与えるが、梅万间へ の動きはそれと対照的に失敗に削りうる影響をも 現象によつて般影響をうけない。

第7図は位置検出装置の1つの変形を例示した ものであつて、その要能内にはわく31が偏えら れており、わくは条円チャネル32をもつており、 チャネル内では永久敏化り能な材料でつくられた 直級種做石33が矢印で示された方向に摺動可能 である。わく3~から突出したブラケット34が 秤艇石 3 3 に解放した存く平らでは5 半回のホー

ル紀米発生素子21を支えている。ホール効果発 生款子21は制御電配用の電気海線25-25☆ よびホール効果電圧用の導線26-26を包含し ている。ホール効果発生素子21に相対的な移動 後路に沿つた存低石33の磁化の強さに従つてホ - ル出力亀圧が変化し、ホール効果発生素子21 に対する磁石素子33の相対位置の正確な指示を 与えることができる。

本発明の位置検出装置の相対的に可動な業子の **両者、即ち永久磁化可能象子およびホール効果発** 生素子があらかじめ定められた平均値からの許容 ぬ 田の 変動を示 しているので、 楽子のパッチ工程 を用いあらかじめ定められたホール効果電圧を発 生する要量を得ることが不可能である。これは何 一に形成されたホール効果発生素子が削御電流を よび祗束について何一条件下におかれた勘合異な つたホール効果亀圧を発生するだけでなく、向一 の形に形成され又同一処理をうけた永久磁石架子 が阿根に異なつた量の磁気を保留するという事実 にもとつく。

適択された要量を用いることにより、少数の要 置は多分部品の1つの与えられた相対位置にあら かじめ定められたホール効果出力を発生するよう になるが、それらの委置が相対位置の全範囲にわ たつて予知可能な形で応答する可能性は殆んどな

その結果先行技術によるホール効果位置検出委 質は個々に独自なものであり、それらの委員は被 雑で高価な制御装置、何趨装置を必要とするか、 又は装置と関連した個々に適応した回路や論理回 路を必要とする。

失い的な意味において又重産的な機械工作に有 用なように、本発明の位置校出製置は制品の無作 為当状によつて組立て可能であるべきであり、且 各々の上記の委置は部品のすべての相対位置にお いて予知可能なホール効果出力を与えるものでな けれはならない。

第4四、第5回かよび第6回は位置校出展置の 一様な出力に予知可能な形で到達する処理方法の 3つの変形を例示している。弟4図、弟5凶およ

、 び第 6 凶中に第 1 凶乃全第 3 凶に例示した構成を 例示の形で示したが、第 7 凶の構成又は構成の他 の変形についても同様に影響されることが理解さ れるだろう。

第4凶に示すように永久磁化可能な業子および ホール効果発生素子21よりなる装置を一般に付 努コイル54を包含した53で示される電磁石の 反対極51-51'の間におく。永久磁化可能素 子19およびホール効果発生素子21はあらかじ め定められた相対位置中に入るよう関節されるが、 いかなる位置も選択することができ、たゞ1つの 多択の差距は適ばれたあらかじめ定められた位位 において設求されるホール効果電圧を知つていな けれはならないことだけである。 5 5 亿示したの は電磁付勢コイル54に独統された蓄電コンデン サペンクである。永久做化可能無子19を飽和迄 **出化するに用いられる強化能源 5 6 に恥答してコ** ンデンサペンクが第一に何覧される。次いで比較 接置 5 7 中でホール効果発生出力 2 6 - 2 6 が既 知の又は長水されたホール効果心谷に対して勘定

比較装置は校正用電源58による一連の校正パ ルスの発生を調整する。 衣正用パルスの輪は限定 されており、磁化電源56より供給されるパルス の方向と逆方向となつている。比較装置 5 7 が希 望する磁気強度のレベルに到達し校正過程を停止 することを示す迄これらの校正パルスは永久砥化 可能素子19の磁気出力を低下させる。ミシガン 州トロイにあるLDJ電子会社で製作された LDJ2001型のような通常の磁化装置におい て、本発明の位置検出要置の導線26-26中の ホール効果電圧をLDJ2000級化装置のガウ スメータとおきかえることによつて、前配磁化装 世を本発明で行なうに用いることができる。何じ 特定のホール効果集子および磁化可能な業子が今 後位置検出要量の操作に用いるのと同じく磁気筋 得を制御するために用いる信号を発生するために 用いられるので、とのように組立てられたすべて の装置があらかじめ定められた出力応答を生ずる

される。

だろう。

第4図に示した形において、部品の柏対位置の全範囲にわたつてホール効果電圧の希望する曲線を与えるような磁化の強さの勾配を素子19中に誘導するように実験的に設計された希望の形をもつように電磁石の極51-51'の対向面61-61'が形成される。

第 5 図は本発明の位置被出設置を処理するための変形された配列を例示しており、図中においい、図中においいの強気を 7 1 9 の周辺の過伏された場所にあらかいに、電磁を 7 3 の 1 対の電磁を 7 1 - 7 1 が異なった程度で耐吹付勢される。この変形において、各々の継続した磁化の間磁気数子 1 9 の周囲の限られた場所のみが影響をうけるよう 極 7 1 - 7 1 1 の大きさは小さいのが象ましい。

第5 図の要性においてもコンデンサバンク 5 5、 做化電源 5 6、比較要性 5 7 および 校 正 用 観 旗 の 配 列 については 第 4 図 に 示 した と 向 じ 配 列 を 使 用 することが できる。 しか しなが 5 第 5 図 に 示 した 委 置 において、 強 化 処 進 中 の 継 銃 し た 各 段 階 に お 第6 図の例示は第4 図および第5 図に示した形の特徴を結合した本発明の位置検出装置を処理するための変形された配列である。第6 図に示した形では第4 図の場合と同様に似化が全磁気条子19 の周辺の偏個の過剰された場所は第5 図に示したと向 1年 じく個々に共つた程度に徴化される。

特開昭53-128353(5)

対向他の対80-80'より87-87'まで、を包含した希望する奴だけの異つた電磁石が処理しよりとする位散検出装置に対して配列されており、順次に並んでいる電磁石の各々には導線が、位置検出装置上でこれらの電磁石の極に跨接した過ばれた場所の希望する磁化の強さに正比例するような巻級数で巻かれている。

第4図に示された要世中で用いられたものと問じ母化要世の部品の配列を用いることができ、処理された位度を知要世のホール効果発生器出力が母化段階を制御するために急融26-26を経由して用いられる。部品の1つの財知の位置で希望するホール効果の配各が違成されたとき、部品の可能な相対的位置の全範囲にわたつて要量の配答中に要求される勾配を与えるために電磁石の巻線中の変動が目動的に与えられるだろう。

## 4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明を具体化した位置被出装置の象 ましい形の裸成を示した断面図である。

第 2 凶は第 1 凶のほゞ ( 2 - 2 ) の 融に 沿つた

断面図である。

第3 a 図は第1 図および第2 図に例示された本発明の形の低石およびホール効果発生素子の略図であつて、母東 額を示しており、殺高のホール効果電圧の発生が待られる場合の部品の位置を示している。

第3 b 図は第3 a 図と類似の路図ではあるが、 敢仏のホール効果毎圧の発生が得られる場合の部 品の位置を示している。

第4 図は位置検出装置の部品の配列の略図であって、位置校出装置中の磁気誘導装置をよび磁気誘導を調整する制御回路の基本案子と共に示されている。

第5図は位置検出装置中で磁気誘導過程を調整するための、第3図に示した配列の変形の路図である。

第6図は位置被出張値中で磁気誘導過程を過差 するための、第3図に示した配列を更に変形した ものの略図である。

第7図は本発明の位置模出装置の構成の変形を

例示した透視図である。

19 … 永久磁化可能案子、21 … ホール効果発生 条子、22 … わく平板(支持装置)、51-51',61-61',71-71',80-80',~ 87-87'…電磁石框

> 代理人··· 改 村 皓 外 4 名





